



PROCÈS-VERBAL

OTTAWA, le mercredi 11 mars 2020

(3)

[Français]

Le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international se réunit aujourd'hui à 16 h 15, dans la pièce C128 de l'édifice du Sénat du Canada, sous la présidence de l'honorable Leo Housakos (*président*).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Ataullahjan, Boehm, Bovey, Cordy, Coyle, Dawson, Dean, Greene, Housakos, MacDonald, Massicotte, Ngo et Saint-Germain (13).

Autres sénateurs présents : Les honorables sénateurs Dalphond et Griffin (2).

Également présents : Brian Hermon, Simon Richards et Pascal Tremblay, analystes, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement.

Aussi présents : Les sténographes officiels du Sénat.

Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le jeudi 20 février 2020, le comité poursuit son étude de la teneur du projet de loi C-4, Loi portant mise en œuvre de l'Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis mexicains.

TÉMOINS :

Affaires mondiales Canada :

Steve Verheul, négociateur en chef et sous-ministre adjoint, Politique et négociations commerciales;

Marie-France Paquet, économiste en chef;

Robert Brookfield, directeur général et conseiller juridique adjoint, Droit commercial;

Martin Thornell, conseiller principal, Droits des douanes et de l'accès aux marchés des marchandises;

Stephanie Chandler, conseillère principale, Politique et négociations commerciales;

Loris Mirella, directeur, Politique commerciale sur la propriété intellectuelle.

Agriculture et Agroalimentaire Canada :

Aaron Fowler, négociateur en chef pour l'agriculture et directeur général.

Emploi et Développement social Canada :

Pierre Bouchard, directeur, Affaires bilatérales et régionales du travail.

M. Verheul et Mme Paquet font une déclaration et, avec MM. Fowler, Mirella, Bouchard et Brookfield, répondent aux questions.

À 18 h 17, la séance est levée jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

ATTESTÉ :

La greffière du comité,

Gaëtane Lemay